This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Verification of Translation

Application: U.S. National Phase Application based on PCT/JP02/03566

Title of the Invention: REFLECTION OPTICAL DEVICE, IMAGE PICKUP DEVICE USING THE SAME, MULTIWAVELENGTH IMAGE PICKUP DEVICE AND VEHICLE—MOUNTED MONITORING DEVICE

I, Kyoko HIRANO, whose full post office address is IKEUCHI· SATO & PARTNER PATENT ATTORNEYS, 26th Floor, OAP TOWER, 8-30, Tenmabashi 1-Chome, Kita-ku, Osaka-Shi, OSAKA 530-6026, JAPAN

am the translator of the documents attached and I state that the following is a true translation to the best of my knowledge and belief of a part of JP 57(1982)-37371A.

At Osaka, Japan DATED this March 10, 2003

Signature of the translator

Kyoko HIRANO

PARTIAL TRANSLATION OF JP 57 (1982)-37371 A

Publication Date: March 1, 1982

Patent Application Number: 55 (1980)-112554

5 Inventor: Yoshinobu TONOMURA, et al.

Applicant: CANON INC

10

15

20

25

30

35

Title of the Invention: Z-SHAPED OPTICAL-PATH OPTICAL SYSTEM

(translation of page 3, line 2 from the bottom of left upper column through page 4, line 5 of left upper column)

By the way, in a device such as a copier of the above-mentioned example incorporating Z-shaped optical-path optical systems 1 to 4, in order to minimize the Z-shaped optical-path optical system by reducing its occupation space, it is possible to make the Z-shaped optical-path to be thin, that is, to compress the height of the Z-shaped optical-path as low as possible. For this purpose, as shown in Figure 2, in which an optical axis connecting a first mirror 1 and a second mirror 2 and an optical axis connecting a third mirror 3 and a fourth mirror 4 are disposed as close as possible.

However, when such a thin type Z-shaped optical-path is employed, as shown in a shaded portion of Figure 2, the influence of stray light L' directly entering from the first mirror 1 to the fourth mirror 4 is increased. The problem in that the influence of such stray light is increased is inevitable in the Z-shaped optical path optical-system as long as the mirror has width. In the copier shown in this Example, such a problem may cause the deterioration of the quality of the copied images.

In general, as a means for shielding stray light, a slit may be provided in the optical path. However, in the Z-shaped optical-path optical system which is thin and in which the second and third mirrors 2 and 3 move in accordance with the change of the magnification, it is difficult to fix the slit in an optical path so as to shield all the stray light not interfering the returning optical path which are close to each other, not entering the motion track of the movable mirrors 2 and 3, and directly entering from the first mirror 1 to the fourth mirror 4. In particular, like the copier of this example in which the Z-shaped optical-path optical system is used also as a book mode exposure system, it is extremely difficult to form a slit for shielding stray light in the optical path as mentioned above.

It is an object of the present invention to make this kind of optical

system to be compact and, furthermore, to make a device using this kind of optical system to be compact by solving the problem about the above-mentioned stray light with a simple configuration without causing other problems.

5

10

15

20

25

30

35

That is, in the above–mentioned Z–shaped optical–path optical system as shown in Figure 2, the first and second shielding plates A and B are respectively fixed to the upper ends of the third mirror 3 and the fourth mirror 4 so that they are protruded toward the front; and the protruding lengths l_a and l_b of the first and the second shielding plates A and B are set relatively to each other so that among the stray light L' directly entering from the first mirror 1 to the fourth mirror 4 surface, a part of the stray light L'_B entering the substantially upper half area of the fourth mirror 4 surface is shielded by the second shielding plate B and the stray light L'_A entering the substantially lower half area is shielded by the first shielding plate A, respectively, and thus all of the stray light L' entering the fourth mirror 4 surface are shielded.

L'_{A.B} shows a common shielded light region (overlapped region) of the first and second light shielding plates for compensating the change in the shielded region of the shielding plate A in accordance with the movement of the third mirror 3 and the movement of the first shielding plate A.

That is, with the above-mentioned configuration, the first and second light shielding plates A and B actually may have short protruded lengths l_A and l_B respectively. Furthermore, the protruding directions are substantially in parallel to a returning optical path of the Z-shaped optical path, and the first shielding plate A moves together with the third mirror 3 substantially in the same direction as the direction of the optical axis of the third mirror 3 when the third mirror 3 moves. Therefore, even if the Z-shaped optical path is made to be as thin as possible and even if the first shielding plate A moves together with the third mirror 3, in a regular Z-shaped optical path, the optical path is not shielded by the presence of the first and second shielding plates A and B, and the movement range of the movable mirror is not limited. Furthermore, when copying at the same magnification and when copying at variable magnification by moving the locations of the second and third mirrors 2 and 3, all the stray light L' entering from the first mirror 1 to the fourth mirror 4 can be well shielded by the collaboration of the first and second shielding plates A and B.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57037371 A

(43) Date of publication of application: 01.03.82

(51) Int. CI

G03G 15/04 G02B 17/00 G03G 15/04

(21) Application number: 55112554

(22) Date of filing: 15.08.80

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

TONOMURA YOSHINOBU МІҮАМОТО КОІСНІ **TANIISHI SHINNOSUKE**

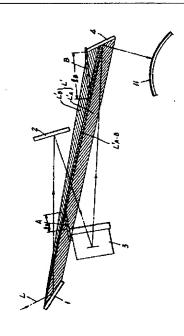
(54) Z-SHAPED OPTICAL-PATH OPTICAL SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the whole size of a device by fixing light shielding plates, projecting forward, on the upper sides of the 3rd and 4th mirrors of a Z-shaped opticalpath optical system and by occluding stray light incident from the 1st mirror directly to the 4th mirror.

CONSTITUTION: A Z-shaped optical-path optical system is miniaturized by reducing its occupation space. For this purpose, the optical axis connecting the 1st mirror 1 and 2nd mirror 2 and that connecting the 3rd mirror 3 and 4th mirror 4 are put closer as much as possible and on the upper sides of the 3rd mirror 3 and 4th mirror 4, light shielding plates A and B are fixed projecting to in front of the mirrors. Consequenty, a thin Z-shaped optical path where the two light shielding plates A and B occlude stray light L' incident from the 1st mirror 1 directly to the 4th mirror 4 is formed and the whole size of the device is reduced.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57-37371

⑤ Int. Cl.³
G 03 G 15/04
G 02 B 17/00

G 03 G 15/04

識別記号 117

1 1 4

庁内整理番号 6920—2H 7448—2H 6920—2H 砂公開 昭和57年(1982)3月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

②特 願 昭55-112554

②出 願 昭55(1980)8月15日

@発 明 者 外村喜信

東京都大田区下丸子三丁目30番2号キャノン株式会社内

②発 明 者 宮本侯一

東京都大田区下丸子三丁目30番

2号キャノン株式会社内

⑫発 明 者 谷石信之介

東京都大田区下丸子三丁目30番 2号キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

四代 理 人 弁理士 福田勧

朔 嗣 權

1. 発明の名称 2. 型光路光学系

2. 特許請求の範囲

(1) Z 字の垂順の始端部、第1の折齒部、音2の 折齒部、終端部の4位世に順に第1乃至第4のミ ラーを配設し第1ミラーに入射させた光線を上記 4つのミラーを順に全体 Z 字型の光路光線として 反射させて第4ミラーから出射させ。且つ第2及 び第3ミラー2・3が倍率変更等に応じて可助す る2型光路光学系に於て。

第3ミラーと第4ミラーの上辺に夫々ミラー的 万へ扱り出させて第1及び第2の週光仮を固定し て設け、

第1 ミラーから前4 ミラー面へ直接入射する迷光のうち第4 ミラー面の粘上半部面質破化入射する迷光部分は上記第2の遮光板で、略下半部面質域に入射する迷光部分は第1 の遮光板で夫々分担して遮光して第4 ミラー面に入射する迷光の全体緩光がなされるように上記第1 及び第2の遮光板の扱り出し寸法を関係的に設定した。ことを特徴

とする2型光路光学系。

(2)第3ミラーは第1ミラー位置に対して第4ミラー好りに位置している。特許請求の範囲第(1)項配載の2級光路光学系。

(3) 第3ミラーはその直列にレンズが配設された インミラーレンズ構成のものである。特許請求の 範囲第(1) 項記載の2級光路光学系。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、第1図示のように2字の厳順の始端部、第1の折曲部、第2の折曲部、段端部の4位世に順に第1乃至44の4つのミラー1~4を配設し、第1ミラー1に入射させた光線を上記4つのミラーを順に全体2字型の光路光線として反射させて第4ミラー4から出射させ、且つ第2及び第3ミラー2・3が倍率変更等に応じて可動するタイプの2型光路光学系に関する。

上記のようなZ型光路光学系は例えば変倍機能を具備する復写機の路光光学系等として活用されている。

第3四尺2型光路光学系を内蔵した変倍機能を

対応したトナー画像が形成される。現像器17は一成分現像剤を用いる方式のものを用いた。ドラムの現像面は次いで解析写音電路18部を通過するととにより次工程の転写効率向上のためドラム製面電位を例えば0±25 V 稳度にならし処理された使転写電電路19部に通り、この情報器19とドラム11との間に複写材給送機構器(図に省略)からドラムの回転と同期をとられて激

取稿の変倍複写は図に省略した操作数の復写倍率切換え手段操作によりその切換え簡単に応じて料2 ミラー2 及び第3 ミラーとその創録に配置されたレンズとでは成されるインミラーレンズ 3 が天々第3 徴実感位離を等倍複写関係位置としたとき、ある切換え倍率では緩緩 21・31位 国に、又他

送される複写材P面にドラム面のトナー画像が転写される。

ドラム面に密着して転写者電路18部を通過した復写付は次いで分離旅電路20にて転写者電路19により転写中に復写付に注入された電荷が旅電されてドラム面から順次に分離する。21は復写付分離部に於てドラム面から分離した復写付部分とドラム面とのなすクサビ状空間部に異を送って復写付のドラム面からの根次分離を助ける送風ダクトである。

復写対分離後のドラム面はクリーナ22により 転写残りトナーを除去されて潜夢化され、次の復 写に再び利用される。

ドラム面から分離された複写材はペルト式敷送接触23により圧力定着装ω24へ導入されて輸像の定層を受け、排出ローラ25によりコピーとして扱外のコピートレイ26に排出される。

3 0 は順機目動給送手数と2 型光路光学系とからなるシートモート系光機機部で、原領セントトレイ3 2 に対して復写すべき複数枚(1 枚でしょ

の倍率では減級 22° 32 位置という具合に関係的に 成者の位置が自動的に変移して原稿。レンズ間。 レンズ・ドラム間の光路長を夫々選択された倍率 に応じて切換え、且つその変換倍率に対応して級 振自動船送手級の原構派送速度等も関係的に変つ て指定の変倍率で複写が行なわれるようになつて いる。

特開昭57-37371(3)

光 L は移動部 1 ミラー 5 2 → 同部 2 ミラ → 前配 Z 進光格 光学系の第 3 ミラーたるインミラーレン ズ 3 → 同部 4 ミラー 4 の光学経路 で助述の シート モート 第 光 永 の 場合 と 同様 に ドラム 面 の 第 光 部 15 に 至 る。

ととろで、上記例復写徴のよりに2級光路光学 ※1~4を内点する領世に於てその2級光路光学

部4 ミラー4 に直接入り込む送光を全て選光するように光路中にスリットを固定配設することは離かしい。特に不例復写版のようにその2 選光路光学系をブックモート解光系としても共用するようにしたものにもつては光路中に上配のような送光遮光スリットを形成することは確めて確かしい。

本始的は2型光路光学系を超型構成にする場合に於ける上記のような迷光問題を簡単な構成で且つ他に何等問題を生じさせることなく解決してこの値の光学系のコンパクト化、延いてはこの値の光学系を利用する接触のコンパクト化を図ることを目的とする。

即ち、上記のような2型光路光学系に於て第2 図に示すように、第3ミラー3と第4ミラー4の 上辺に夫々ミラー前方へ扱り出させて第1及び第 2の週光板4・Bを固定して設け、第1ミラー1 から第4ミラー4回へ直接入射する送光じ のうち。 第4ミラー4回の略上半部面領域に入射する送光 部分 LB は上記第2の週光板Bで、略下半部面領域 に入射する法光部分 以は第3ミラー3に対して固 系の占有空間を小さくして装置金体の小型化を図るために、2. 型光路が構型 2. 超光路 , つまり 2. 子の高さが可及的に圧縮された過平 2. 子形 跟となるように第1 ミラー1 と第2 ミラー2 とを結ぶ光路軸と、第3 ミラー3 と第4 ミラー4 とを結ぶ光路軸とを可及的に接近させた第2 図示のようまえり一配置構成を採ることが考えられる。

しかしなからそのような神型 2 超光路形理を保 つた場合には第 2 図針線部で示すように第 1 さラー 1 から第 4 ミラー 4 へ直接に入射する送光 L'の 影響力が大となる。この送光の影響力増大の問題 はミラーが楽を有する戦り神型 2 超光路では不可 遊であり、本例のような複写機にあつてはコピー 画質不良の大きな原因となる。

一般に送光線光手取としては、光路中にスリットを設ければよい。しかし寒滅でしかも倍寒変更等に応じて第2及び第3ミラー2・3か位産移動する2域光路光学系に戻ては互いに接近関係の折り返し光路を準署せず、且つ可動ミラー2・3のの運動気跡中に入らず、しかも第1ミラー1から

定された331 の 退光板 A で 天 * 分 退して 選 尤 し て 第 4 ミラー 画 に 入 打 する 透 光 L' の 全 体 遮 光 が な さ れる L う に 上 紀 3 1 及 び 第 2 の 退 光 板 L * B の 数 り 出 し 寸 法 δ_A * δ_B を 過 泳 的 に 設 定 し た と と を 特 象 と す る 。

L'A-B は前3ミラー3の移動即5部1 超光板 A の移動に呼なり被進光板 A の超光波変化補資のための新1 及び部2 超光板の共通(オーバーラップ) 超光域を示す。

第2・第3 ミラー2・3の位置を動による各種の 変倍複写時の何れの状態時も第1 ミラー1 から第4ミラー4 面へ面接入射する迷光』は全て第1及び第2の進光板 4・Bの共同により良好に進光される。

因今に,第1又は第2の選光版 A 又は B だけで 迷光 L' 全体を選光するようにすると,その患光板 A 又は B はその扱り出し長さを大きくしなければ ならず,その額果, Z 越光路の正規の光路を選断 したり,有効光線の一部を成つたり, さ ラー2。 3 の W 動 範囲が 観約 されたりする不具合を生ずる。 本発明は上配したように, 扱り出し寸法の短か い 2 枚の 第1 及び 第2 選光板 A。 B の 共同で 遮光 或を分型して光学系の全ての状態時に於て全送光 L'を退光するようにしたから上記のような不具合 を生じない。

以上のように本免判に依れば。簡単を構造手製で進光の問題を生じることなく2型光路光学系を可及的に構型コンパクト化することができ。所類の目的をよく進成することができる。

4 . 幽面の簡単な説明

新1 図はZ 超光路光学系の説明図。第2 図は第4 ミラーに速光を入射させることなく Z 超光路光学系を課型化した本発明実施例の図。第3 図は Z 超光路光学系を内似した複写機の一例の概略構成図である。

1 乃至 4 は 2 型光路光学系を構成する第 1 及至 第 4 ミラー、 1 は正規の 2 型光線光路、 1 は は 光、 A ・ 8 は 第 1 及び 第 2 の 遠光板。

